

『レーザー加工機を使ったレザークラフト ～文化の日に自分だけのペンケースを作ろう～』

取り出しやすい縦長形状！



使いやすいシンプルな
デザイン！

本講座では、①レーザーカッターを用いた材料の切り出し、②金具の打ち付け、③スタンプ、
(工場見学)、④革の折り曲げ加工を通じてペンケースの製作を体験してもらいます。

1. 開講日時：令和03年11月3日(水・祝) 9:00～12:00
2. 会場等：函館工業高等専門学校 生産システム総合演習室
3. 受講対象^{および}募集人数：小学2年生～6年生 16名
4. 受講料：500円
5. 講師：本校 生産システム工学科 中村 尚彦
6. 受付期間：令和03年10月21日(木)～10月27日(水)

なお、募集定員になりしだい締め切らせていただきます。ご了承ください。

7. 備考

お気に入りのスタンプでオリジナリティのより高いペンケースに仕上がります。ぜひお気に入りのスタンプをご持参ください。

なお、当日は肌の露出していない服装でおいでください。また、付き添いの方も含め靴および靴下をはいて来てください。遵守されていない場合は安全上の理由により受講・見学をお断りすることがあります。また、皮革用のスタンプインクや工場の油が衣服に付着した場合、非常に落ちにくいいため、当日は見学の方を含め、汚れても良い服装でお越しください。

【申し込み方法】 函館高専公開講座ホームページにてお申し込みください。

申し込み・問い合わせ先

函館工業高等専門学校 総務課

電話：0138-59-6286

本校ホームページ

<https://www.hakodate-ct.ac.jp/>

公開講座のホームページ

<https://www.hakodate-ct.ac.jp/publicrelations/chair/>